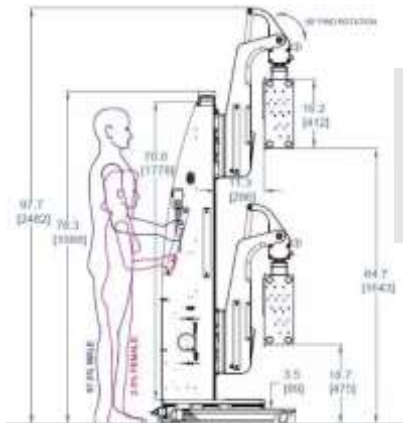


Semiconductor Hebelift mit Rotations-Manipulator



semi s2
Richtlinie



Reinraum Hebehilfe mit ausfahrbarem Fahrwerk, Drehmanipulator und Schnellwechsellvorrichtung

Dieser Alum-A-Lift wurde speziell für das Handling von Lithographie-Modulen in einem ISO 5 Wafer Fab entwickelt. Die Manipulator-Schnittstelle ist mit einer Schnellwechsellvorrichtung versehen, die eine leichte und schnelle Montage verschiedener Module an den Drehmanipulator ermöglicht.

Dank der außergewöhnlich kompakten Bauweise kann der Hebelift in engen Gängen seitlich verschoben werden. Das automatische Ausfahren des Fahrwerks garantiert die Sicherheit und Stabilität beim Ausfahren des Manipulators.

Gerätemerkmale & Details

- ✓ Reinraum-Hebelift für 135 kg schwere Halbleiter-Module
- ✓ Ausfahrbares Fahrwerk
- ✓ Elektrischer Manipulator mit Rotationsfunktion
- ✓ Schnellwechsellvorrichtung

Modellplattform A800CRCLR-70

